

桂林电子科技大学仪器科学与技术学位授 权点建设 2021 年工作报告

						2019
						B-
	24%					
2018				13243		70
	78		10719			
						670
	SCI	EI	495	ESI	1	1
24	2		111		3	3
	6			113		

“ ”

1.
”

“

2.

3.

4.

1.

3

6

2.

1

17

11

2



XXX

9

MEMS

/

/

4

63 24 17
10
1 1
1 3
1 1
1
2
100 5000 10

		4	1	2	
	2				60%
					-
		400			
		3	1		1000
		10	300		
85	SCI/EI	70			1
	CE				
			1.75		
2021			16	97	
			2		
	81		51		

6 81 100%
92.25% 100% 83%

Forum on Microscopy **2nd International**
3000

g

80

2-3

5

1-2

100

1-2

100

100

20

1

10-20

40-60

10

10

1000

3